

設備利用機器の回復状況 (2018. 2. 28時点)

番号	分類	設備機器名	設備使用 実施可否 ○：可 △：一部可 ×：不可	摘要
1	化学試験・ 化学加工設備	塩水噴霧装置	○	
2		超高速昇温炉	○	
3		走査型電子顕微鏡	×	性能陳腐化のため廃棄しました
4		耐候性試験機	○	
5		原子吸光光度計	○	
6		加熱評価装置（熱分析装置）	○	
7		蛍光X線分析装置	○	
8		電気化学的特性評価装置	○	
9		接触角計	○	
10		粒子物性評価装置	○	
11		バッチ式浸透膜試験装置	○	
12		有機薄膜形成装置	○	
13		粉碎機（ジュークラッシャー）	○	
14		粘度計	○	
15		紫外可視近赤外分光光度計	○	
16	食品試験・ 食品加工設備	その他光学機器	×	
17		電気泳動装置	×	
18		乾燥装置	○	
19		遠心分離器	○	
20		压榨機	○	
21		クロマトグラフ	○	
22		ろ過機	×	
23		自記分光光度計	○	
24		レオメータ	○	
25		流量制御システム	×	
26		窒素自動定量装置	○	
27		液化糖化装置	×	
28		連続式遠心分離機	○	
29		ガス質量分析計	○	
30		RT-PCR遺伝子増幅装置	△	事前にご相談ください
31		デジタル粘度計	○	
32		液体クロマトグラフ質量分析計	○	
33		トランス脂肪酸分析装置	○	
34	高速溶媒抽出装置	○		
35	マイクロ波プラズマ原子発光分光分析装置	○		
36	マイクロウェーブ酸分解装置	○		
37	CAS機能付急速冷凍庫	×		
38	顕微鏡システム（実体顕微鏡）	○		
39	顕微鏡システム（透過性生物顕微鏡）	○		

設備利用機器の回復状況 (2018. 2. 28時点)

番号	分類	設備機器名	設備使用 実施可否 ○：可 △：一部可 ×：不可	摘要
40	機械試験・ 機械加工 設備	直線シャー	○	
41		ボール盤	○	
42		旋盤	○	
43		コンターマシン	○	
44		万能フライス盤	○	
45		真円度・円筒形状測定機	○	
46		ドリルタッピングセンター	○	
47		精密平面研削盤	○	
48		硬さ試験機	△	デモ機の利用となります
49		硬さ標準システム	○	
50		赤外線熱画像装置	△	デモ機の利用となります
51		万能投影機	○	
52		(1) ものづくりITシステム	○	
53		超高速ビデオ撮影装置	△	デモ機の利用となります
54		CAD/CAM/CAEシステム	○	
55		超精密形状測定機	○	
56	レーザー干渉測定機(多関節)	○		
57	機械試験・ 機械加工 設備	万能材料試験機(50t)	△	精度は保証できません
58		マイクロスコープ	△	デモ機の利用となります
59		粒度分布測定機	×	
60		表面粗さ・輪郭形状測定機	○	
61		摩擦摩耗試験機	○	
62		ワイヤーカット放電加工機	○	
63		混練性押出性試験機	○	
64		CNC画像測定システム	○	
65		造形装置(RPシステム)	×	
66		三次元測定機	○	
67		多機能解析システム	○	
68		マシニングセンター	○	
69		(2) 電子線三次元粗さ解析装置	×	
70		YAGレーザー加工機	×	
71		三次元レーザー加工機	×	
72		オートグラフ	○	
73		CNC旋盤	○	
74		切削動力測定システム	○	

設備利用機器の回復状況 (2018. 2. 28時点)

番号	分類	設備機器名	設備使用 実施可否 ○：可 △：一部可 ×：不可	摘要
75	金属試験・ 金属加工設備	混練機	○	
76		騒音振動分析装置	△	デモ機の利用となります
77		射出成形機	○	
78		雰囲気炉 (高温雰囲気炉)	×	
79		超音波顕微鏡	×	
80		高温材料試験機	○	
81		真空脱脂焼結炉	△	利用できる機能に制限があります
82		電子線マイクロアナライザー (EPMA)	○	
83		マイクロサーボ環境試験機	○	
84	木竹加工 設備	丸鋸 (軸傾斜) 盤	×	性能陳腐化のため廃棄しました
85		かんな (自動) 盤	×	性能陳腐化のため廃棄しました
86	電気試験・ 電気加工設備 (1)	パルスジェネレータ	○	
87		オシロスコープ (デジタル)	○	
88		電力測定装置	○	
89		スペクトラムアナライザー	○	
90		電力用任意波形発生装置	○	
91		抵抗率測定器	○	
92		静電気試験機	○	
93		恒温恒湿器	○	
94		ファースト・トランジェント・ノイズシュミレータ	○	
95		デジタルレコーダ	○	
96	EMI測定システム	○		
97	電気試験・ 電気加工設備 (2)	インピーダンス/マテリアル測定器	○	
98		RFネットワークアナライザー	○	
99		電磁ノイズ計測設備	○	
100		外観検査用ITVカメラ	○	
101		外観検査用照明装置	○	
102		エレクトロメータ	○	
103		ミリガウスメータ	○	
104		レーザ顕微鏡	△	精度は保証できません
105		高速デジタルオシロスコープ	○	
106		分光測色計	○	
107		騒音計	○	
108		高周波三次元解析ソフト	○	
109		VRユーザビリティ評価システム	×	
110		4ポートネットワークアナライザ	○	
111		絶縁抵抗計	○	
112		低コントラスト欠陥撮像システム	○	
113		ICリードフレーム撮像用マイクロスコープ	○	
114	ICリードフレーム画像入力装置	○		
115	高周波回路設計ソフト	○		
116	TDRオシロスコープ	○		
117	ノイズシュミレータ	○		

設備利用機器の回復状況 (2018. 2. 28時点)

番号	分類	設備機器名	設備使用 実施可否 ○：可 △：一部可 ×：不可	摘要
118	食品試験・ 食品加工設備 (旧農産)	アイスクリームフリーザー	○	
119		裏ごし機	○	
120		回転釜	○	
121		カップシール機	○	
122		ガステーブル	○	
123		クリーム分離機	×	
124		くん煙機	○	
125		ケーキミキサー	○	
126		サイレントカッター	○	
127		搾汁器	○	
128		食品用高圧殺菌機	○	
129		真空凍結乾燥機	○	
130		減圧加熱煮練機	○	
131		真空包装機	○	
132		スタッパー	○	
133	製麺機	○		
134	煎餅焼き機	○		
135	超微粒粉碎機	○		
136	食品試験・ 食品加工設備 (旧農産)	電気式オーブン	○	
137		ドラム乾燥機	○	
138		二重釜	○	
139		ハーブメーカー	○	
140		パルパーフィニッシャー	○	
141		ホイロ	○	
142		ボイル槽	○	
143		原子吸光炎光度計	○	
144		高速液体クロマトグラフ	○	
145		食物繊維分析装置	△	事前にご相談ください
146		水分活性装置	○	
147		赤外線水分計	○	
148		全自動ケルダール分析装置	○	
149		測色計	○	
150		定温送風乾燥機	○	
151		分光光度計	○	
152		味認識装置	○	
153		ガスクロマトグラフ	○	
154	冷凍庫	○		
155	(2)	穀物粉碎機	○	
156		PHメーター	○	
157		塩分計	○	
158		蛍光検出器	○	
159		ラピッドビスコアナライザー	○	
160		コロニーカウンター	○	
161		クリーンベンチ	○	
162		その他の分析機器	○	
163		果汁飲料製造装置	○	

設備利用機器の回復状況 (2018. 2. 28時点)

番号	分類	設備機器名	設備使用 実施可否 ○：可 △：一部可 ×：不可	摘要
164	地域 産学 官共 同拠 点整 備事 業	ソーラーシュミレータ	○	
165		有機EL I-V-L測定装置	△	精度は保証できません
166		イオン化ポテンシャル測定装置	○	
167		絶対PL量子収率測定装置	○	
168		半導体パラメータアナライザ	○	
169		位相差顕微鏡観察システム	○	
170		超高感度示差走査熱量計	○	
171		走査プローブ顕微鏡	○	
172		比表面物性測定装置	○	
173		全自動元素分析装置	○	
174		小角X線回折付高出力型試料水平X線回折装置	○	
175		フロー粒子画像分析装置	○	
176		高流量超純水製造システム	○	
177		電界放出型走査型電子顕微鏡	○	
178		ウルトラマイクロトームシステム	○	
179		走査イオン顕微鏡	△	事前にご相談ください
180		大規模解析システム	○	
181		マイクロフォーカスX線CTスキャン装置	×	
182		振動モード解析装置	×	
183		近赤外分光蛍光光度計	○	
184		レーザラマン分光光度計	○	
185		ガス質量分析計	○	
186		薄膜測定型ゼータ電位測定システム	○	
187		超高压液体クロマトグラフ	○	
188		円二色性分散計	○	
189		熱機械分析装置 (TMA)	△	事前にご相談ください
190		熱機械分析装置 (TMA) 室温以下	×	
191		冷熱衝撃試験機	○	
192		ガスクロマトグラフ	○	
193	ミストCVD装置	○		
194	有機蒸着装置	×		
195	蒸着機連携型グローブボックス	×		
196	研究開発用マグネトロンスパッタリング	○		
197	スピンドライヤー	×		
198	インクジェット成膜実験装置 (大気圧プラズマ装置付き)	○		
199	ナノインプリンター	○		

※赤字箇所は前回(2018. 1. 31)から変更があった項目です。